Afriolla

Attorney Docket No. 837,497

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Fumitake SUZUKI, et al.

Application No.:

Group Art Unit:

Filed: January 16, 2002

Examiner:

For: RECEPTACLE TYPE OPTICAL MODULE AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN APPLICATION IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. § 1.55

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. § 1.55, the applicant(s) submit(s) herewith a certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No. 2001-296246

Filed: September 27, 2001

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing date(s) as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements of 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: <u>January 16, 2002</u>

By:

James D. Halsey, Jr. Registration No. 22,729

700 11th Street, N.W., Ste. 500 Washington, D.C. 20001 (202) 434-1500

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 9月27日

出願番号

Application Number:

特願2001-296246

出 願 人 Applicant(s):

富士通株式会社

2001年11月16日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





特2001-296246

【書類名】 特許願

【整理番号】 0151556

【提出日】 平成13年 9月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 06/42

【発明の名称】 レセプタクル型光モジュール及びその生産方法

【請求項の数】 3

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】 鈴木 文武

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】 塩谷 隆司

【特許出願人】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100075384

【弁理士】

【氏名又は名称】 松本 昂

【電話番号】 03-3582-7477

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001764

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

特2001-296246

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9704374

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 レセプタクル型光モジュール及びその生産方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のリードを有するリードフレームと:

貫通穴を有し、前記リードフレーム上に搭載されたブロックと;

前記ブロックの貫通穴中に挿入固定された光ファイバを有するフェルールと;

前記ブロック上に搭載された配線パターンを有するキャリアと;

前記キャリア上に実装された光素子と;

前記フェルールの端面上に固定された前記光素子に隣接する端面が球面状の屈 折率分布型レンズと;

前記光素子と前記屈折率分布型レンズとの間の光結合部を覆う透明樹脂と; を具備したことを特徴とするレセプタクル型光モジュール。

【請求項2】 複数のリードを有するリードフレームと、

貫通穴を有し、前記リードフレーム上に搭載されたブロックと、

前記ブロックの貫通穴中に挿入固定された光ファイバを有するフェルールと、

前記ブロック上に搭載された配線パターンを有するキャリアと、

前記キャリア上に実装された光素子と、

前記フェルールの端面上に固定され、前記光素子との隣接面が球面状の屈折率 分布型レンズと、

前記光素子と前記屈折率分布型レンズとの間の光結合部を覆う透明樹脂と、

前記ブロック上に設けられた樹脂流動阻止手段と、

を備えたことを特徴とするレセプタクル型光モジュール。

【請求項3】 レセプタクル型光モジュールの生産方法であって、

配線パターンを有するキャリア上に光素子を実装し、

前記キャリアの配線パターンと前記光素子の間を第1のワイヤーで接続し、

前記光素子のスクリーニング試験を実施し、

貫通穴を有するL形状ブロックを用意し、

該L形状ブロックの貫通穴中に光ファイバを有するフェルールを圧入し、

前記L形状ブロック上に光素子の実装された前記キャリアを実装し、

特2001-296246

屈折率分布型レンズを光軸調整して前記フェルールの端面に接着し、

前記L形状ブロックをリードフレーム上に実装し、

前記キャリアの配線パターンと前記リードフレーム間を第2のワイヤーで接続 し、

前記光素子と前記屈折率分布型レンズの間の光結合部を透明樹脂で封止し、

前記リードフレームの一部及び前記フェルールの一部を除き、前記リードフレーム、前記L形状ブロック、前記フェルール、前記キャリア及び前記光素子を覆うように樹脂モールド成型する、

各ステップから構成されることを特徴とするレセプタクル型光モジュールの生産方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明はレセプタクル型光モジュール及びその生産方法に関する。

[0002]

光ファイバを伝送路として使用する光通信システムにおいては、発光部(例えばレーザダイオード)からの出射光を光ファイバ内に導入するために、発光部と 光ファイバ入射端面とを所定の位置関係で固定し、これらの間に集光用のレンズ を設けてなるレーザダイオードモジュール(LDモジュール)が使用される。

[0003]

この種のLDモジュールにおいては、構成部品間の位置関係が直接的に光結合 効率に影響を及ぼすから、各構成部品は1 μ m以下という極めて高い精度で位置 決めされることが要求される。また、長期間この位置決め精度が維持されること が要求される。

[0004]

【従来の技術】

通信装置に組み込まれるプリント配線板に実装される部品は、一般に表面実装型部品とスルーホール型部品に分類される。表面実装型部品の代表例はLSIであり、フラットパッケージ型といわれる形状をしている。

[0005]

この部品はリフロー半田付けという方法によって半田付けが行なわれる。即ち、ペースト状の半田をプリント配線板に印刷し、このペースト半田部分に表面実装型部品を粘着させ、半田の表面温度が220℃以上となるコンベアー炉の中で半田付けを行なう。

[0006]

スルーホール実装型部品の代表例は、大容量コンデンサや端子数の多いLSIである。端子数の多いLSIはPGA(ピン・グリッド・アレイ)という端子形態を成している。

[0007]

これらのスルーホール実装型部品はフロー半田付けという方法によって半田付けが行なわれる。即ち、スルーホール実装型部品の端子をプリント配線板のスルーホールに挿入し、プリント配線板を部品実装面と反対の側から260℃程度の半田槽に入れ、半田付けを行なう。

[0008]

ところで、LDモジュール等の光モジュールを表面実装型部品又はスルーホール実装型部品と同様に半田付け工程でプリント配線板上に実装するには、所謂ピグテール型と呼ばれる光ファイバコード付き光モジュールは不向きである。

[0009]

通常、光ファイバコードはナイロン製被覆を有しており、このナイロン製被覆は耐熱性が80℃程度しかないため、半田付け工程で溶けてしまう。また、光ファイバコード自体が製造現場において収容や取扱の不具合をもたらし、プリント配線板への実装効率を著しく低下させることになる。

[0010]

このため、光モジュールの半田付け工程を可能として製造コストの低減を図るには、光ファイバコードを含まない所謂レセプタクル型光モジュールの提供が不可欠となっている。

[0011]

平面実装レセプタクル型光モジュールとして米国特許第6,181,854B

1に開示された光モジュールが知られている。このレセプタクル型光モジュールは、Si基板上にLDを実装し、Si基板に形成したV溝中に光ファイバを有するフェルールを挿入して接着剤で固定する。

[0012]

さらに、フェルールの上方からV溝と同様な断面形状の溝を有するブロックをフェルールを押えるようにSi基板上に搭載し、フェルールの上部に滴下した接着剤を硬化させることでフェルールをSi基板のV溝中で固定する。

[0013]

このとき、LDの搭載精度は±1μm以内にする必要がある。使用するLDは 光ファイバに効率良く光が入射されるようにスポットサイズを小さくしたLD、 即ちスポット・サイズ・変換LD(SSC-LD)を使用している。

[0014]

LDと光ファイバとの光結合部に透明シリコーン樹脂を被せて樹脂封止をした後、フェルール先端を外部に突出させるように全体をエポキシ樹脂でモールド成型して光モジュールが完成する。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】

上述した米国特許に記載されたレセプタクル型光モジュールは2つの問題点を有している。一つは機械的剛性の不足であり、他の一つは特殊仕様LDの使用である。

[0016]

レセプタクル型光モジュールは、光コネクタの着脱に耐えられる強度が必要である。このためモールド樹脂だけで十分な強度を保つことは難しく、フェルールをSi基板とブロックで挟みこんで接着固定する等の補強が必要となる。

[0017]

しかし、V溝付Si基板での強度確保は接着剤強度に依存するとともに、接着剤の充填量を制御しないとモールド成形時に樹脂が接合部に入りこんでしまう等の問題がある。

[0018]

また、Si基板は剛性が十分でないので、リードフレームへの基板の接着時やモールド成形時の応力により基板が反ってしまい光軸がずれて出力ロスを発生させる要因となってしまう。

[0019]

上述した特許ではフェルール端面を突き当てるためのV溝に直交する断面長方形の溝が形成されている。この溝の存在によりリードフレームへの基板の接着時やモールド成形時の応力により基板が反ることが助長される。

.[0020]

さらに、LDをSi基板上に直接実装する構造であるため、実装によるLDの 劣化有無をモジュール完成後に評価しなければならず、スクリーニング工程での 歩留まりが製品コストを大きく左右してしまう。

[0021]

よって、本発明の目的は、十分な機械的剛性を有する安価なレセプタクル型光 モジュールを提供することである。

[0022]

本発明の他の目的は、十分な機械的剛性を有するレセプタクル型光モジュールの生産方法を提供することである。

[0023]

【課題を解決するための手段】

本発明の一つの側面によると、複数のリードを有するリードフレームと;貫通 穴を有し、前記リードフレーム上に搭載されたブロックと;前記ブロックの貫通 穴中に挿入固定された光ファイバを有するフェルールと;前記ブロック上に搭載 された配線パターンを有するキャリアと;前記キャリア上に実装された光素子と ;前記フェルールの端面上に固定された前記光素子に隣接する端面が球面状の屈 折率分布型レンズと;前記光素子と前記屈折率分布型レンズとの間の光結合部を 覆う透明樹脂と;を具備したことを特徴とするレセプタクル型光モジュールが提 供される。

[0024]

好ましくは、ブロックはL形状をしている。フェルールを挿入固定したL形状

ブロックを用いることにより、機械的剛性が得られ、光コネクタ着脱時やモール ド成形時の圧力に耐えられる強度を確保することができる。

[0025]

さらに、光素子をキャリアに実装して使用するため、キャリアアセンブリでの 信頼性評価が可能となり、モジュール組立歩留まりによるコスト高を抑えること ができる。

[0026]

光素子は例えばレーザダイオードから構成される。好ましくは、透明樹脂はシリコーン樹脂から構成される。好ましくは、屈折率分布型レンズの下方のL形状ブロック上に形成された粘度の高い樹脂からなるダムをさらに具備している。このダムにより透明度が高く粘度の低いシリコーン樹脂の流出を防止し、光結合部の樹脂封止を確実に達成できる。

[0027]

本発明の他の側面によると、複数のリードを有するリードフレームと;貫通穴を有し、前記リードフレーム上に搭載されたし形状ブロックと;前記し形状ブロックの貫通穴中に挿入固定された光ファイバを有するフェルールと;前記し形状ブロック上に搭載された配線パターンを有するキャリアと;前記キャリア上に実装された光素子と;前記フェルールの端面上に固定された前記光素子に隣接する端面が球面状に加工された屈折率分布型レンズと;前記光素子と前記屈折率分布型レンズとの間の光結合部を覆う透明樹脂と;前記リードフレームの一部及び前記フェルールの一部を除き、前記リードフレーム、前記し形状ブロック、前記フェルール、前記キャリア及び前記光素子を包囲する樹脂モールドパッケージと;を具備したことを特徴とするレセプタクル型光モジュールが提供される。

[0028]

本発明のさらに他の側面によると、レセプタクル型光モジュールの生産方法であって、配線パターンを有するキャリア上に光素子を実装し、前記キャリアの配線パターンと前記光素子の間を第1のワイヤーで接続し、前記光素子のスクリーニング試験を実施し、貫通穴を有するL形状ブロックを用意し、該L形状ブロックの貫通穴中に光ファイバを有するフェルールを圧入し、前記L形状ブロック上

に光素子の実装された前記キャリアを実装し、屈折率分布型レンズを光軸調整して前記フェルールの端面に接着し、前記L形状ブロックをリードフレーム上に実装し、前記キャリアの配線パターンと前記リードフレーム間を第2のワイヤーで接続し、前記光素子と前記屈折率分布型レンズの間の光結合部を透明樹脂で封止し、前記リードフレームの一部及び前記フェルールの一部を除き、前記リードフレーム、前記L形状ブロック、前記フェルール、前記キャリア及び前記光素子を覆うように樹脂モールド成型する、各ステップから構成されることを特徴とするレセプタクル型光モジュールの生産方法が提供される。

[0029]

【発明の実施の形態】

図1を参照すると、本発明第1実施形態のレセプタクル型光モジュール2の斜 視図が示されている。複数のリード4 a を有するリードフレーム4上にフェルー ルアセンブリ6が搭載されている。フェルールアセンブリ6上にはキャリアアセ ンブリ8が搭載されている。

[0030]

フェルールアセンブリ6は貫通穴11を有するL形状金属ブロック10に中心 穴中に光ファイバ14が挿入固定されたフェルール12を圧入して構成されてい る。金属ブロック10は例えばステンレス鋼から形成される。

[0031]

フェルール12は例えばジリコニアから形成された外径1.25mmの円筒型フェルールである。フェルール12はアルミナ等のセラミックや金属から形成することも可能である。

[0032]

図2に示されるように、キャリアアセンブリ8はセラミックキャリア16を有しており、キャリア16の底面をメタライズ処理して、L形状ブロック10に半田付けで固定されている。キャリア16の表面上にはアース電極パターン22及び一対の信号電極パターン24,26が形成されている。

[0033]

アース電極パターン22上にレーザダイオード(LD)18及びモニタフォト

ダイオード(モニタPD)20が実装されている。LD18と信号電極パターン24は金ワイヤー28でボンディング接続され、モニタPD20と信号電極パターン26は金ワイヤー30でボンディング接続されている。

[0034]

フェルール12の端面には図3に示すように先端32aを球面状に加工した屈 折率分布型レンズ(グレイティッド・インデックス・レンズ; GRINレンズ) 32が接着されている。

[0035]

キャリアアセンブリ8のアース電極パターン22とリードフレーム4は金ワイヤー34でボンディング接続され、信号電極パターン24, 26とリードフレーム4は金ワイヤー36, 38でそれぞれボンディング接続されている。

[0036]

LD18と光ファイバ14の間の光結合部及びLD18とモニタPD20の光結合部はシリコーン樹脂等の透明樹脂40で覆われ封止されている。

[0037]

さらに、リードフレーム4の一部及びフェルール12の一部を除き、リードフレーム4、L形状ブロック10、フェルール12、キャリア16、LD18及びモニタPD20はモールド成型された樹脂モールドパッケージ42で封止されている。

[0038]

図4のフローチャートを参照して、光モジュール2の組立工程を説明する。まずステップS10で、セラミックキャリア16のアース電極パターン22上にLD18及びモニタPD20をAuSn半田等により実装する。

[0039]

次にステップS11で、LD18とキャリア16の信号電極パターン24の間を金ワイヤー28でボンディング接続し、モニタPD20とキャリア16の信号電極パターン26の間を金ワイヤー30でボンディング接続して、キャリアアセンブリ8が完成する。

[0040]

このキャリアアセンブリ8の状態で、光素子組立信頼度を評価するためスクリーニング試験を行ない、キャリアアセンブリ8の良否判定を行なう(ステップS12)。

[0041]

スクリーニング試験はオートマチック・カラント・コントロール試験(ACC 試験)及びオートマチック・パワー・コントロール試験(APC試験)等を含ん でいる。

.[0042]

このスクリーニング試験で合格したキャリアアセンブリ8をフェルールアセンブリ6に搭載し半田で固定する(ステップS13)。このとき、光出力のロスを抑え、且つ次工程での光軸調整範囲を絞り込むため、LD18と光ファイバ14との光軸ずれをできるだけ抑える必要があり、図5及び図6に示すような画像認識を用いた部品実装方法を採用する。

[0043]

まず、図5に示すように、フェルール12の端面と対向するように配置したC CDカメラ52で光ファイバ14の中心位置の三次元位置データ(X, Y, Z軸)を読み取る。

[0044]

次に、図7(A)及び図7(B)に最も良く示されるように、キャリアアセンブリ8をクランプ機構46の一対のクランパ48にて掴み、フェルールアセンブリ6への実装位置近傍まで持ってくる。

[0045]

ここで、CCDカメラ52をクランプ機構46に取り付けた45度傾斜ミラー50と同じ高さまで矢印53で示すようにY軸方向に垂直に移動させる。ここで、45度傾斜ミラー50はLD18上に位置し、CCDカメラ52にはLD18上面部が写し出される。

[0046]

このLD18上面の画像データより、LD18の中心位置を算出する。そして、光ファイバ中心位置座標とLD18の位置座標よりキャリアアセンブリ8の実

装位置を算出し、算出された位置にキャリアアセンブリ8を実装するように図6に示すようにクランプ機構46を移動して、キャリアアセンブリ8をL形状ブロック10に半田接合する。

[0047]

再び図4のフローチャートを参照すると、キャリアアセンブリ8をフェルールアセンブリ6に実装後、ステップS14に進んでGRINレンズ32を光軸調整してフェルール12に接着固定する。GRINレンズの光軸調整は、図8に示す光軸調整機構を用いて行なう。

[0048]

フェルールアセンブリ保持機構54は回転可能なジンバル56を有している。 フェルールアセンブリ保持機構54のジンバル56上にフェルールアセンブリ6 を搭載する。

[0049]

一対のフィンガ62を有するレンズ保持ユニット60が三軸ステージ58に取り付けられている。レンズ保持ユニット60のフィンガ62にてGRINレンズ32を保持し、GRIN32をキャリアアセンブリ8とフェルール12の間に配置する。

[0050]

ここで、GRINレンズ32の接着すべき端面がフェルール12の端面と平行になるようにフェルールアセンブリ保持機構54のジンバル56を回転させて面合わせを行ない、この位置でフェルールアセンブリ保持機構54をクランプする

[0051]

次に、フェルール 12 の端面と GRINレンズ 32 の端面間距離が $5\sim10$ μ mになるように GRINレンズ 32 をレンズ保持ユニット 60 で移動する。

[0052]

ここで、フェルール12の端部に光ファイバコード66に接続された図示しない光コネクタを嵌合する。光ファイバコード66の他端は光パワーメータ68に接続されている。

[0053]

駆動電流源64に接続されたプローブ63,65をキャリア16のアース電極パターン22及び信号電極パターン24にそれぞれあて、LD18に駆動電流を負荷する。

[0054]

この状態で、GRINレンズ32をX-Y平面でスパイラルサーチやクロスサーチを行なうことにより、光パワーメータ68の出力が最大になるように合わせこむ。即ち、GRINレンズ32の光軸調整を行なう。

[0055]

光軸調整終了後、GRINレンズ32とフェルール12の間に熱硬化併用型U V接着剤を塗布し、GRINレンズ32とフェルール12の端面間の距離が3μ m程度となるようにGRINレンズ32を近づけた後、再度光軸調整をしてから 紫外線を照射して接着剤を硬化させる。

[0056]

ここで、使用するUV接着剤は可視光及び赤外光に対して透明なものであるから、接着剤硬化後においてもLD18からの光信号の透過には支障なく、光信号は光ファイバ14に結合される。

[0057]

次に、ステップS15に進んで、完成したフェルールアセンブリ6をリードフレーム4に熱硬化型導電性接着剤等を用いて実装固定する。次いで、ステップS16に進んで、リードフレーム4とキャリアアセンブリ8の間を金ワイヤー34,36,38でボンディング接続する。

[0058]

次いで、ステップS17に進んで、LD18と光ファイバ14との間の光結合 部及びLD18とモニタPD20の間の光結合部を熱硬化型透明シリコーン樹脂 40で封止する。

[0059]

ここで、GRINレンズ32の端面が平面の場合、GRINレンズ32の円筒 部からキャリア16にかけて樹脂を塗布すると、レンズ端面に気泡が入り易くな ってしまう。

[0060]

また、粘度の低い透明シリコーン樹脂が流れ出さないようにGRINレンズ3 2とキャリア16側面の間に粘度の高い樹脂を充填してダムを形成する必要があるが、GRINレンズ32とキャリア16との間の間隙部が狭いために充填時に 気泡が入り易くなってしまう。

[0061]

これを防止するため、GRINレンズ32の端面32aを図3に示すように球面状に加工し、間隙部への樹脂の充填の容易化を図る。GRINレンズ32の端面を球面加工したことにより、レンズ形状に沿って樹脂が充填されるため、樹脂中に気泡が入り難くなる。

[0062]

次いで、ステップS18に進んで、リードフレーム4の一部及びフェルール12の一部を除き、リードフレーム4、L形状ブロック10、フェルール12、キャリア16、LD18及びモニタPD20をエポキシ樹脂をモールド成型し封止する。

[0063]

次いで、ステップS19に進んで、リードフレーム4を切断しリード端子4aのフォーミングを行ない、特性を確認して(ステップS20)、光モジュールが 完成する(ステップS21)。

[0064]

図9(A)及び図9(B)は樹脂流動阻止部(ダム)を有する第1実施形態の変形例を示している。透明封止樹脂40として粘度が低い(例えば4,000mPa・s)樹脂を使用する場合、GRINレンズ32とキャリア16の間隙部への樹脂の充填が困難となる。

[0065]

この場合、図9(A)に示すように、屈折率分布型レンズ32の球面状部分32aの真下部分をキャリア16の側面と共に挟むように透明樹脂40よりも粘度の高い樹脂による樹脂流動阻止部44を形成する。

[0066]

さらに、屈折率分布型レンズ32側からみてキャリア16の後方に同様な樹脂からなる樹脂流動阻止部45を形成し、キャリア16上から流動する樹脂の更なる流動を阻止する。樹脂流動阻止部44,45は、粘度の高い(例えば80,00mPa・s)樹脂で形成する。

[0067]

図9(B)に示した変形例では、屈折率分布型レンズ32の球面状部分32aの真下部分に対応するL形状ブロック10上の領域を囲むように樹脂流動阻止部47を形成する。囲み方としては、透明樹脂40よりも粘度の高い樹脂のみで取り囲んでも良いし、図示するようにキャリア16の側面と共同して取り囲んでもよい。

[0068]

さらに、屈折率分布型レンズ32から見てキャリア16の後方側に透明樹脂40よりも粘度の高い樹脂による樹脂流動阻止部49を形成し、キャリア16上から誘導する樹脂の受け部としての囲み部を設けても良い。囲み方としては、透明樹脂40よりも粘度の高い樹脂のみで取り囲んでも良いし、図示するようにキャリア16の側面と共同して取り囲んでも良い。

[0069]

図10は本発明第2実施形態のレセプタクル型光モジュール2Aの斜視図を示している。リードフレーム4 ′上にはフェルールアセンブリ6に加えてドライバIC72等が実装された電気回路ユニット70が搭載されている。

[0070]

キャリアアセンブリ8とフェルールアセンブリ6の間は金ワイヤー74でボンディング接続され、フェルールアセンブリ6と電気回路ユニット70の間は金ワイヤー76でボンディング接続されている。

[0071]

そして、電気回路ユニット70をも覆うように光モジュール2Aの全体が樹脂 モールドパッケージ42´で封止されている。本実施形態では、光モジュール2 Aを光ー電気変換モジュールとしたものであり、更なるモジュールの小型化を図 ることができる。

[0072]

本発明は以下の付記を含むものである。

[0073]

(付記1) 複数のリードを有するリードフレームと;

貫通穴を有し、前記リードフレーム上に搭載されたブロックと;

前記ブロックの貫通穴中に挿入固定された光ファイバを有するフェルールと;

前記ブロック上に搭載された配線パターンを有するキャリアと;

前記キャリア上に実装された光素子と:

前記フェルールの端面上に固定された前記光素子に隣接する端面が球面状の屈 折率分布型レンズと:

前記光素子と前記屈折率分布型レンズとの間の光結合部を覆う透明樹脂と; を具備したことを特徴とするレセプタクル型光モジュール。

[0074]

(付記2) 前記ブロックはL形状をしている付記1記載のレセプタクル型光 モジュール。

[0075]

(付記3) 複数のリードを有するリードフレームと、

貫通穴を有し、前記リードフレーム上に搭載されたブロックと、

前記ブロックの貫通穴中に挿入固定された光ファイバを有するフェルールと、

前記ブロック上に搭載された配線パターンを有するキャリアと、

前記キャリア上に実装された光素子と、

前記フェルールの端面上に固定され、前記光素子との隣接面が球面状の屈折率 分布型レンズと、

前記光素子と前記屈折率分布型レンズとの間の光結合部を覆う透明樹脂と、

前記ブロック上に設けられた樹脂流動阻止手段と、

を備えたことを特徴とするレセプタクル型光モジュール。

[0076]

(付記4) 前記樹脂流動素子手段は前記透明樹脂より粘度の高い樹脂よりな

る付記3記載のレセプタクル型光モジュール。

[0077]

(付記5) 複数のリードを有するリードフレームと;

貫通穴を有し、前記リードフレーム上に搭載された L 形状ブロックと;

前記L形状ブロックの貫通穴中に挿入固定された光ファイバを有するフェルールと;

前記L形状ブロック上に搭載された配線パターンを有するキャリアと;

前記キャリア上に実装された光素子と;

前記フェルールの端面上に固定された前記光素子に隣接する端面が球面状に加工された屈折率分布型レンズと;

前記光素子と前記屈折率分布型レンズとの間の光結合部を覆う透明樹脂と;

前記リードフレームの一部及び前記フェルールの一部を除き、前記リードフレーム、前記L形状ブロック、前記フェルール、前記キャリア及び前記光素子を包囲する樹脂モールドパッケージと:

を具備したことを特徴とするレセプタクル型光モジュール。

[0078]

(付記6) レセプタクル型光モジュールの生産方法であって、

配線パターンを有するキャリア上に光素子を実装し、

前記キャリアの配線パターンと前記光素子の間を第1のワイヤーで接続し、

前記光素子のスクリーニング試験を実施し、

貫通穴を有するL形状ブロックを用意し、

該L形状ブロックの貫通穴中に光ファイバを有するフェルールを圧入し、

前記L形状ブロック上に光素子の実装された前記キャリアを実装し、

屈折率分布型レンズを光軸調整して前記フェルールの端面に接着し、

前記L形状ブロックをリードフレーム上に実装し、

前記キャリアの配線パターンと前記リードフレーム間を第2のワイヤーで接続 し、

前記光素子と前記屈折率分布型レンズの間の光結合部を透明樹脂で封止し、

前記リードフレームの一部及び前記フェルールの一部を除き、前記リードフレ

ーム、前記L形状ブロック、前記フェルール、前記キャリア及び前記光素子を覆 うように樹脂モールド成型する、

各ステップから構成されることを特徴とするレセプタクル型光モジュールの生産方法。

[0079]

(付記7) 樹脂モールド成形ステップの後に、前記リードフレームを切断し

各リードをフォーミングするステップを更に具備した付記6記載のレセプタクル型光モジュールの生産方法。

[0080]

(付記8) 前記光結合部を透明樹脂で封止するステップの前に、粘度の高い 樹脂でダムを形成するステップを更に具備した付記6記載のレセプタクル型光モ ジュールの生産方法。

[0081]

【発明の効果】

本発明によれば、下記の効果を得ることができる。

[0082]

(1) フェルールを圧入したL形状ブロックを用いることにより、十分な機械的剛性が得られ、光コネクタ着脱時やモールド成形時の圧力に耐えられる強度を確保することができる。

[0083]

(2) 特殊なLDを使用せずに従来から使用されている一般的なLDを用いるため、汎用性があり低価格化を図ることができる。

[0084]

(3) LDをキャリアに実装して使用するため、キャリアアセンブリでの信頼度評価が可能となり、モジュール組立歩留まりによるコスト高を抑えることができる。

[0085]

(4) フェルールアセンブリはリードフレームや金属パッケージに実装可能

であり、用途に応じた製品設計が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明第1実施形態の斜視図である。

【図2】

キャリアアセンブリ斜視図である。

【図3】

GRINレンズ側面図である。

【図4】

本発明の光モジュール組立工程のフローチャートである。

【図5】

光ファイバ及びLD認識方法説明図である。

【図6】

キャリアアセンブリの実装説明図である。

【図7】

図7(A)はキャリアアセンブリクランプ機構正面図、図7(B)はその右側面図である。

【図8】

GRINレンズ光軸調整機構の斜視図である。

【図9】

図9(A)及び図9(B)は樹脂流動阻止部を有する第1実施形態の変形例を 示す図である。

【図10】

本発明第2実施形態斜視図である。

【符号の説明】

- 4 リードフレーム
- 6 フェルールアセンブリ
- 8 キャリアアセンブリ
- 10 L形状ブロック

特2001-296246

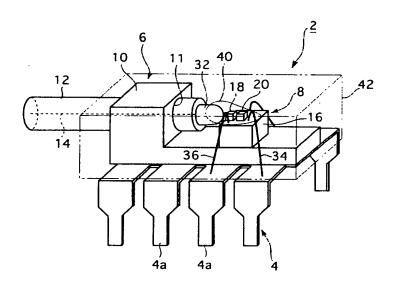
- 12 フェルール
- 14 光ファイバ
- 16 キャリア
- 18 LD
- 20 モニタPD
- 32 GRINレンズ
- 40 透明封止樹脂
- 42 樹脂モールドパッケージ
- 70 電気回路ユニット

【書類名】

図面

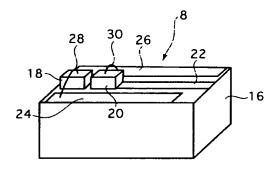
【図1】

第1 実施形態斜視図

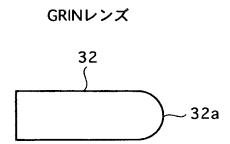


【図2】

キャリアアセンブリ



【図3】



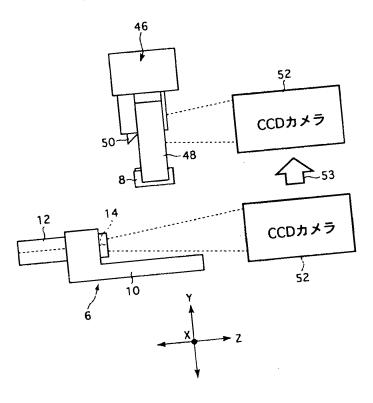
【図4】

光モジュール組立工程フローチャート



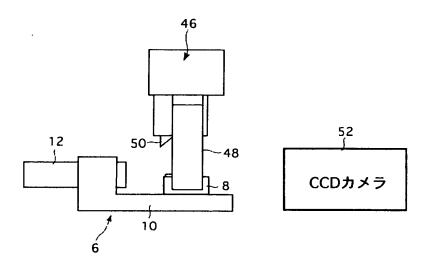
【図5】

光ファイバ・LD認識方法



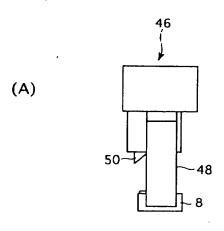
【図6】

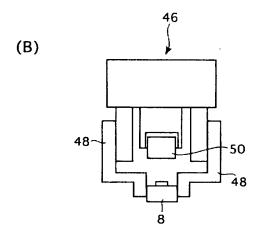
キャリアアセンブリの実装



【図7】

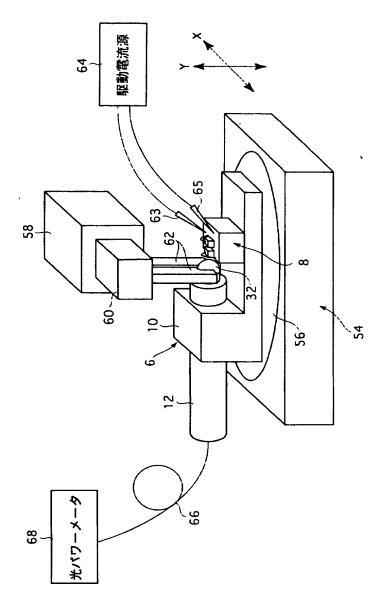
キャリアアセンブリクランプ機構





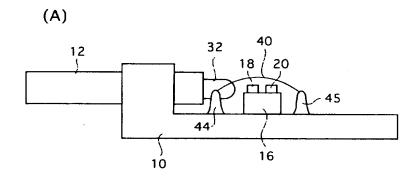
【図8】

GRINレンズ光軸調整機構



【図9】

ダムを有する第1実施形態の変形例



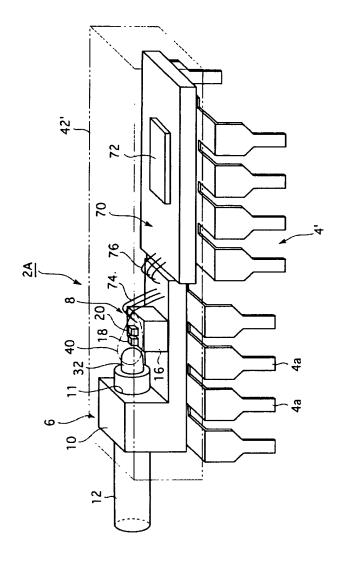
(B)

12
47
18
20
49
16

9

【図10】

第2実施形態斜視図



特2001-296246

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 機械的剛性が高く安価なレセプタクル型光モジュールを提供することである。

【解決手段】 レセプタクル型光モジュールであって、複数のリードを有するリードフレームと、貫通穴を有し、リードフレーム上に搭載されたL形状ブロックと、L形状ブロックの貫通穴中に挿入固定された光ファイバを有するフェルールと、L形状ブロック上に搭載された配線パターンを有するキャリアと、キャリア上に実装された光素子とを含んでいる。光モジュールはさらに、フェルールの端面上に固定された光素子に隣接する端面が球面状に加工されたGRINレンズと、光素子とGRINレンズとの間の光結合部を覆う透明樹脂と、リードフレームの一部及びフェルールの一部を除き、リードフレーム、L形状ブロック、フェルール、キャリア及び光素子を包囲する樹脂モールドパッケージを含んでいる。

【選択図】

図 1

出願人履歴情報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日

1996年 3月26日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名

富士通株式会社